

様式第6号（認定を受けようとする課程において使用する施設・設備等に関する書類）

1 施設・設備の概要

①認定を受けようとする学部・学科等	②①の学部・学科等における免許状の種類	③①の学部・学科等において使用する施設・設備	④備考
情報融合学環 工学部 半導体デバイス工学 課程	中一種免（数学） 高一種免（数学） 高一種免（情報） 高一種免（工業）	講義室 演習室・研究室 実験室	20室 168室 98室 (情報融合学環と工学部共有)
⑤施行規則第66条の6に定める「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」、施行規則第2条第1項表などに定める「情報機器及び教材の活用」及び施行規則第3条第1項表などに定める「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」において使用する施設・設備			
・全学教育棟パソコン演習室（6室、学生が利用可能な端末を計412台設置） ・教育学部技術科演習室（1室、学生が利用可能な端末を20台設置） ・教育学部情報演習室（1室、学生が利用可能な端末を9台、電子黒板1台設置）			
⑥施行規則第66条の6に定める「体育」において使用する施設・設備			
グラウンド、体育館、プール			

2 図書等の状況

①認定を受けようとする学部・学科等	②①の学部・学科等における免許状の種類	③②の教職課程に関する図書の種類	④冊数
情報融合学環 工学部 半導体デバイス工学 課程	中一種免（数学） 高一種免（数学） 高一種免（情報） 高一種免（工業）	教科（数学）に関する科目 教科（情報）に関する科目 教科（工業）に関する科目 教職に関する科目	14,991冊 16,544冊 44,764冊 75,291冊 (情報融合学環と工学部共有)
		合計（実数）	151,590冊

3 教職課程に関連のある施設・設備、役割など

キャリア支援担当部署にて、教職関連指導を行っている。
